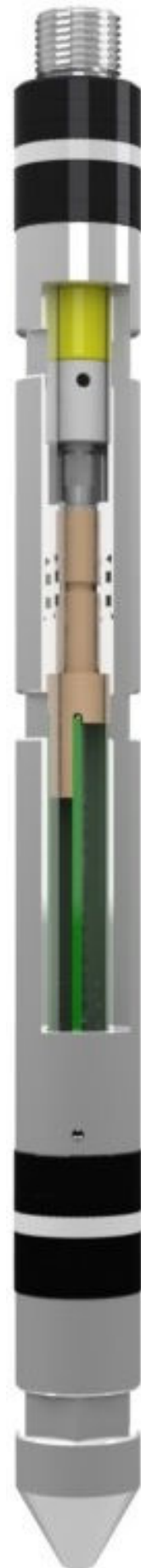


**EZValve Gauge Series**  
**Válvula de Gas Lift Ciega con Registrador**  
**de Presión-Temperatura**



### Especificaciones Técnicas

Número de Parte	50037, 50041 y 50045
Tipo de Transductor	Piezo Resistivo (Silicon on Sapphire)
Rango de Presión	3000, 10000 y 15000 psi (200, 700 and 1000 bar)
Precisión de Lectura	0.05% F.S. (Largo Plazo)
Resolución de Presión	0.0003% F.S. (>0.03 psi para 10K)
Error de Temperatura	max. 2 °C (p/rango completo de temperatura)
Resolución de Temperatura	0.005 °C
Temperatura de Operación	0 - 150 °C

Capacidad de Memoria 860,000 (1,720,000 opcional)

Batería 1 AA Lithium  
 Vida de la Batería Dependiente del Programa (más de 2,000 hs típico para muestreo cada 10 seg)

Programación 20 pasos  
 Tiempo de Muestreo 1 seg a 18 horas  
 Tiempo de Período/Demora 1 min a 45 días  
 Comunicación Interfáz USB / RS232  
 Software W2000/XP/Vista/W7/W8

### Especificaciones Mecánicas

Válvula Ciega	Estándar tipo McMurray de 1-1/2"
Diámetro	38.1 mm (1.50 ") – Para bolsillos de 1-1/2"
Largo Máximo	525 mm (20.67 ")
Envase Resistente H2S	Si
Diafragma Resistente H2S	Si
Empaquetaduras Estándar	Si